

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Uchwała nr 312/II-IM/2022 Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Politechniki Warszawskiej z dnia 02 marca 2022 r.

w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. inż. Łukaszowi Zielińskiemu

Na podstawie § 49 ust. 3 pkt 1 Statutu PW oraz § 3 ust. 2 załącznika do uchwały nr 56/L/2020 Senatu PW z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w związku z § 1 uchwały nr 18/L/2020 Senatu PW z dnia 23 września 2020r. w sprawie wyboru członków Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Politechniki Warszawskiej na kadencję 2020-2024, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna powołuje na nowego przewodniczącego i członka komisji w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Łukaszowi Zielińskiemu:

1. prof. dr hab. inż. Jerzego Pokojskiego – na przewodniczącego komisji
2. dr hab. inż. Elżbietę Jarzębowską, prof. uczelni – na członka komisji

w miejsce dotychczasowego przewodniczącego i członka komisji:

1. prof. dr hab. inż. Krzysztofa Gołosia - przewodniczący komisji
2. dr hab. inż. Zbigniewa Żebrowskiego, prof. uczelni – członek komisji

§ 2

W skład komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr inż. Łukasza Zielińskiego wchodzi:

1. prof. dr inż. Jerzy Pokojski – **przewodniczący komisji**
2. dr hab. inż. Michał Hać, prof. uczelni
3. dr hab. inż. Szymon Gontarz, prof. uczelni
4. dr hab. inż. Grzegorz Klekot, prof. uczelni
5. dr hab. inż. Jan Maciejewski, prof. uczelni
6. dr hab. inż. Piotr Orliński, prof. uczelni
7. dr hab. inż. Elżbieta Jarzębowska, prof. uczelni
8. Dr hab. inż. Dmytro Samoilenko, prof. uczelni - **promotor**

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pouczenie

Na niniejszą uchwałę nie przysługuje zażalenie ani odwołanie do Rady Doskonałości Naukowej.

Sekretarz Rady

Przewodniczący Rady

prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski

prof. dr hab. inż. Robert Sitnik